



VC-100S/VC-100W 形

カーボンコーター

シャープペン替え芯専用 卓上カーボン蒸着装置

- 真空蒸着装置に代わる電子顕微鏡のためのカーボンコーターです。
- 使用カーボンは入手の容易なシャープペンシルのスペア芯専用です。
- 削る必要が無く、一回一本の飛ばし切り、操作簡単、再現性抜群。
- EDS(EDX)・EPMA・XMA 用導電処理・FIB 用保護膜(Wタイプ)・カーボン補強などが可能です。



株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel: 029-212-7600 Fax: 029-212-7601

E-mail: device@shinkuu.co.jp

特 徴 ・ 仕 様

用途

TEM、SEM、XMA用のカーボン蒸着装置です。切片や支持膜の補強、カーボン支持膜の作成、X線分析の際の導電蒸着などに使用します。

方法

カーボンはシャープペンシルのスペア芯を使用します。電極に芯をセットして成形型材(バインダー)を焼き出した後、真空排気を行い、芯が焼き切れるまで通電してカーボンを蒸発させます。

操作法

セレクトスイッチを切換え、HEAT ボタンを押すだけです。

特長

VC-100 シリーズはロータリポンプ排気、ピラニゲージで真空度を監視しながら行うので確実なカーボン蒸着ができます。カーボンは市販のスペア芯で入手が容易、削る必要がなく周囲はいつも清潔です。ロータリポンプを内蔵した一体型で省スペース、低価格を実現。

製品仕様

- ◆ 試料室サイズ=内径 120mm × 深さ 140mm。硬質ガラス製。
- ◆ 試料台サイズ=直径 100mm、蒸発源に対し 40mm 上下可能。
- ◆ 蒸発源と試料台の間隔=45mm~75mm 間に任意調節可能。
- ◆ 蒸着電源=BAKE、OUTGAS、EVAPO の3段階、最適電圧にプリセット。
- ◆ ロータリポンプ=50 l/min。RP 単体到達真空度 9×10^{-1} Pa。
- ◆ 装置到達真空度=2Pa(1.5×10^{-2} Torr)以下。
- ◆ 真空度監視=ピラニゲージにて 0.1Pa(7.5×10^{-4} Torr)まで指示。
- ◆ 装置サイズ=幅 300mm × 奥行き 370mm × 高さ 435mm。
- ◆ ロータリポンプ内蔵、卓上型、重さ=29kg
- ◆ 電源=単層 AC100V,15A アース線付3芯プラグ使用

本カタログ記載内容は、改良に伴い予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。